# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 03-166078 (43)Date of publication of application: 18.07.1991

(51)Int.CI. B25J 5/00 B62D 57/032

(21)Application number: 01-302019 (71)Applicant: AGENCY OF IND SCIENCE & TECHNOL

(22)Date of filing: 22.11.1989 (72)Inventor: HATTORI MAKOTO

SAKAKIBARA YOSHIHIRO

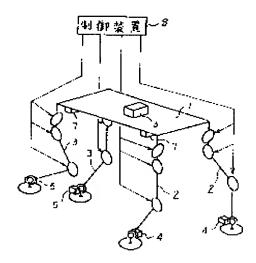
SHIINA SHIZUKO HOSODA YUJI SUGA KAZUTOSHI FUJIE MASAKATSU NAKANO YUTAKA

# (54) CONTROL UNIT FOR LEG WALKING MECHANISM

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To make it movable with continuation of the smooth walking in a room environment there are a lot of obstructions, by providing a means selecting a corrected walking pattern based on the informations from a front part distance sensor, posture sensor and side part distance sensor.

CONSTITUTION: A correction walking is carried out by measuring the distance between the leg 2, 3 tips and stairway, an obstruction by the front part distance sensors 4, 5 fitted to the tips of the legs 2, 3, and selecting the corrected walking pattern by a control unit 8 in case of exceeding the allowable range of the distance set in preparing the walking pattern in advance at its distance. As a result, there is no contact of the leg with an obstruction nor a stairway. Also a posture sensor 6 detects the bearing, etc., from the progressing direction of a leg walking mechanism, selecting a corrected walking pattern by a control unit 8 in case of the slippage. Moreover, a side part distance sensor 7 measures the distance from the wall of the leg walking mechanism, selecting the corrected walking pattern by the control unit 8 in case of the leg walking mechanism over—approaching to the end of a passage.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 平3-166078 四公開特許公報(A)

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)7月18日

B 25 J 5/00 B 62 D 57/032

E

8611-3F

6948-3D B 62 D 57/02 E

審査請求 有 請求項の数 1 (全5頁)

**9発明の名称** 脚歩行機構の製御装置

> 创特 願 平1-302019

顧 平1(1989)11月22日 20出

個発 明 者 服 部 並 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 究所内 72発 明 者 榊 原 蕤 宏 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 究所内 個発 明 者 椎 名 子 静 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 弈所内 個発 眀 者 細 田 訶 祐 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研 究所内

勿出 願 人 工業技術院長 東京都千代田区麓が関1丁目3番1号

最終頁に続く

劈

1. 発明の名称

脚歩行機構の制御装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 別体と、複数の脚節部を有する歩行脚と、こ の歩行脚の関節部を制御する制御装置とを増え た影歩行機棒の制御装置において、

前記歩行脚の先端に具備され、進行方向にあ る物体との距離を測定する前方距離センサと、

前記測体に具備され、脚歩行機構の姿勢を検 出する姿勢センサと、

前記劇体領面に具備され、例方にある障害物 との距離を測定する個方距離センサと、

これら各センサの情報により補正歩行パター ンを選択する手取と、

その補正歩行パターンを出力する手取とを做

補正歩行を実行することにより歩行パターン による歩行の位置製蓋を小さくするように制御 窓路を構然した

ことを特徴とする脚歩行機構の制御装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

〔農業上の利用分野〕

本発明は、脚歩行機構の制御装置に係り、特に、 例えば原子炉発電施設作業ロボットなど4脚歩行 機器において、階段、障害物、長距離の道路等を 安定歩行するのに好遊な脚歩行機様の制御装留に 関するものである。

#### 〔従来の技術〕

從來の裝置は、特別昭62-26174 号公報に記載 されているように、移動ロボツトによる障害物果 り越え動作を、移動ロボツトの能力に合わせた複 数の基本的な動作パターンの立体モデルに分解し、 各立体モデルの組み合わせで障害物の乗り越えを 行なつていたが、各動作パターン間をつなぐ動作 は車輪でころがることにより行なつていた。

## (発明が解決しようとする無題)

上記從来技術は、関節角度誤差。サー水偏差等 による脚先蛸位置ずれに対する考慮がなされてお らず、あらかじめ経験した動作パターンの初期位 製に脚歩行機構の脚先端を設定することが困難であり、そのまま歩行を継続すると脚先端が維害物に接触したり、または踏みはずすという問題があった。

本発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたもので、確省物の多い健康内類域を スムーズに歩行を継続して移動しうる脚歩行機構 の制御装置を提供することを、その目的とするも のである。

#### (課題を解決するための手段)

上記目的を進成するために、本発明に係る脚歩 行機構の制御装置の構成は、別体と、複数の関節 都を制御装置とを備えた脚歩行機構の制御装置に おいて、前記歩行脚の先端に具備され、進行方向 にある物体との距離を測定する前方距離センサと、 前記脚体に具備され、脚歩行機構の契勢を検出す る姿勢センサと、前記脚体側面に具備され、傾方 にある確等物との距離を測定する側方距離センサ と、これら各センサの情報により補正歩行パター

離の許容範囲を越えているときは補正の歩行パタ ーンを用いて補正するので脚が障害物に接触した り、階段に接触したりすることがない。

また、姿勢センサは、脚歩行機構の進行方向からの方位等を検出し、ずれているときは補正の歩行パターンを用いる。

さらに、例方距離センサは、脚歩行機構の疑からの距離を認定し脚歩行機構が通路の端に寄りすぎたときに補正の歩行パターンを用いる。これらにより、通路を歩行しているときに脚歩行機構が 壁に接触することがなく、安全に歩行を離脱することができる。

#### (実施例)

以下、本発明の一実施例を第1回ないし第4回を参照して説明する。

第1回は、本発明の一実施例に係る移動ロボツトの略示構成団、第2回は、第1回の制御装置の 構成を示すブロック団、第3回は、第1回の移動 ロボントの歩行手順を示すフローチヤート団、第 4回は、階段におけるフィードバック歩行の手順 ンを選択する手段と、その補正歩行パターンを出 力する手段とを備え、補正歩行を実行することに より歩行パターンによる歩行の位置誤差を小さく するように制御団路を構成したものである。

なお付記すると、本発明では、上記目的を選成するために、まず脚先端と階段、確認物との距離を知定するために、脚先端に前方超離センナを始に前方超離をプロックを受けているときのからでは強いのであるとなりでは、これであるとなりである。 を対した、また、脚步行機構の進行方向が通いであるときの角度を検出するが、これでいるときの角度を検出するが、できるのができるが、ないであると、歩行パターンを構正し、歩行パターンを作成し、歩行パターンを指すのである。

#### (作用)

海先端に取付けた前方距離センサは、海先端と 階段、練客物との距離を認定し、その避難があら かじめ歩行パターンを作成するときに設定した距

を示すフローチヤート図である。

第1因に示す脚歩行機構は、例えば原子が発電 放設等に用いられる移動ロボントである。

移動ロボットの胴体1には、3関節を有する歩行脚に係る一対の前脚2および一対の後脚3が鎖えられている。そして前脚2の先端にはそれぞれ前方距離センサ4が設けられており、後脚3の先端にはそれぞれ前方距離センサ5が設けられている。また、胴体1には移動ロボットの姿勢を設出するを勢センサ6と胴体の側方にある物体との距離を検出するための側方面離センサ7が胴体1の両側に2つずつ設けられている。そして、前脚2、後脚3の各関節を制御するための剥毒装置8を有している。

次に、第2世を参照して制御装置8の構成を説明する。

制御装置 8 は、前方距離センサ4 、5 、姿勢センサ6 、および傾方距離センサ7 の信号を処理するセンサ信号処理部8 a と、センサ信号処理部8 a から得たセンサ情報に結づき淡行パターンの

選択を行う歩行パターン選択・切換部8 b と、歩行パターンを格納している歩行パターン格納部8 c た、歩行パターン選択・切換部8 b からの情報で歩行パターン格納部8 c から歩行パターンを取り出し各調節部に出力する歩行パターン出力部8 d とからなるものである。

次に、第3回のフローチヤートを参照して歩行 動作における、破客物に正対しての補正歩行につ いて説明する。以下、文中の ( ) 内は、フロー チヤートに示したステンプM である。

移動ロボットが通路を歩行して階段等の疑客物に接近すると静方距離センサ4,5により前方の物体との距離を被出する(ステップ①)。確容物、例えば階段までの距離 d が、平地歩行の歩幅 S o より大きい場合は、姿勢センサ6により進行方向の傾き 8 。をセンサ信号処理部8 a で演算する。進行方向の傾き 8 。が、進行方向のずれ許容値 8 より大きい場合は、歩行パターン選択・切換部 8 b が歩行パターン出力部8 d は、歩行パターン格精

方距離センサの値 d が許容値 d z より大きいときは位置合わせ前進(ステップ®) させ、許容値 d z より小さいときは後退させる(ステップ®)。

これにより、当初階段歩行、障害物跡を越しの歩行パターンを作成したときの設定位置に近いところに移動ロボツトを設定することができる。

本実施例によれば、前方距離センサ、側方距離センサ、姿勢センサにより移動ロボットの移動経路からのずれを検出できるので、歩行パターンで歩行する移動ロボットの脚先端位置誤差を補正歩行パターンにより補正でき、安全に歩行を離続できる効果がある。

第4世に示すフローチャートは、解答的が階段であり、その階段を踏破してゆくフィードパック歩行を示したものである。すなわち、階段の一段一段を上下するに際して、階段が終了するまで、第4頃に示すフィードパック歩行を行なつている。

移動ロボツトは階段に対する傾き角度 8 を検知 し(ステツブ ①)、階段歩行に支継のない許容 縦 8 。より大きい場合、踏放上で恋きを進す(ス 8 o から θ 。 方向を補正するパターンを各関節部 に出力し、移動ロボントの方向を変える (ステップの)。

の』がのより小さい場合は、移動ロボットの検 方向の距離は』を検出し、そのは』が横方向の位 置ずれ許容値は』より大きい場合は、横方向の位 置を補正する(ステップ②)。

d \* がd \* より小さい場合は、Soの歩幅で歩行する(スチップ®)。

この制御をくり返し解客物までの距離 d が歩幅 S o より小さくなると、その前方距離センサ4, 5 の情報により階段に対する移動ロボットの傾き 角度をセンサ信号処理部8aで没算し(ステップ ⑤)・その演算結果、ロボットの傾き8。の絶対 做が、階段歩行を行うために支障のない似まより 大きい場合は、角度 x の遊回歩行を行う(ステップ ⑥)。そしてまた、角度を演算し直し、8。が x より小さくなるまでくり返す。

領 き 角度 θ ω が ェ より小 さくなると、 次に障害 物との距離を測定し (ステップの)、 近い方の前

テップ (2) ・そして、8が8。より小さくなるまで旋回、測定をくり返す。 8が8。より小さくなると、階段との距離 d を検知し(ステップ (3))。 距離 d が許容値 d。より大きいときは階段上微小前進 (ステップ (4)) させ、許容値 d。より小さいときは階段上微小後進させる(ステップ (5))。また、 d が d。より大きいときは階段歩行し (ステップ (6))、次の階へ進む。

なお、上記の実施例では、原子炉発電施設等に用いられる移動ロボットについて説明したが、本発明はこれに限定されるものでなく、階段、凹凸面、障容物等のある建家内環境で用いられる脚歩行機構の歩行動作の制御に汎用的に適用されるものである。

#### 〔発明の効果〕

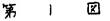
以上、詳細に説明したように、本意明によれば、 な事物の多い越家内環境をスムーズに歩行を離然 して移動しうる脚歩行機器の制御装置を遊供する ことができる。

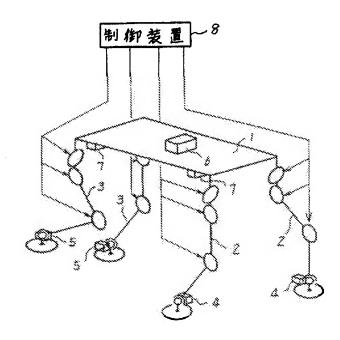
### 4. 園面の簡単な説明

第1頃は、本発明の一実施例に係る参助ロボットの略示構成因、第2回は、第1回の制御装置の 構成を示すプロック圏、第3回は、第1回の移動 ロボットの歩行手順を示すフローチヤート回、第 4回は、階段におけるフィードバック歩行の手順 を示すフローチヤート回である。

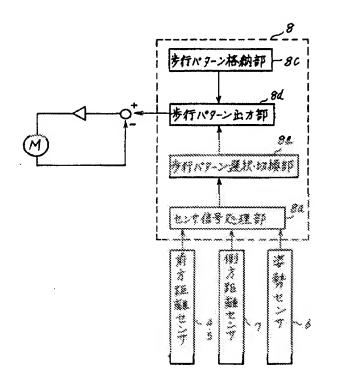
1 … 胴体、2 … 前脚、3 … 後脚、4 ,5 … 前方距 能センサ、6 … 姿勢センサ、7 … 側方距離センサ、 8 … 制御装置、8 a … センサ信号処理部、8 b … 歩行パターン選択・切換部、8 d … 歩行パターン 出力部。

特許出版人 工業技術院長 杉浦 賢

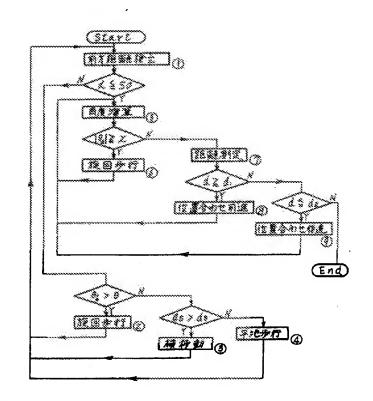




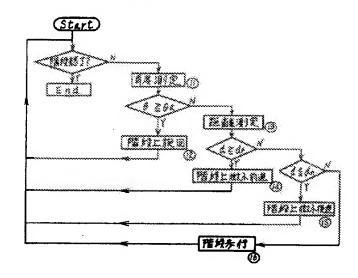
第 2 团



第 3 团



第 4 区



第1貝の続き								
個発	明	者	营		和	俊	茨城県土浦市神立町502番地 究所内	株式会社日立製作所機械研
@発	明	者	薛	江	Œ	克	茨城県土浦市神立町502番地 究所内	株式会社日立製作所機械研
個発	明	者	中	野		裕	茨城県日立市幸町3丁目1番 立工場内	1号 株式会社日立製作所日